# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-168373

(43) Date of publication of application: 22.07.1991

(51)Int.CI.

F04B 43/04

F04B 49/06 H02N 2/00

(21) Application number: **01-303372** 

(71)Applicant: NIPPON KEIKI SEISAKUSHO:KK

(22)Date of filing:

24.11.1989

(72)Inventor: NARUSE REIZO

SHIMIZU TERUO

NAKAMURA SATOSHI

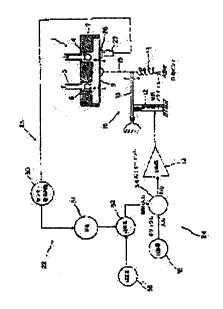
**IGAWA HIROYUKI** 

## (54) PIEZOELECTRIC PUMP CONTROL DEVICE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To always stably and accurately control the quantity of discharge by directly detecting the mechanical vibration of the moving part of a piezoelectric pump by means of a displacement sensor, and converting this into a d.c. voltage for comparing this with a reference voltage, and on the basis of the result of comparison, by controlling the intensity of the a.c. signal for driving a movable part.

CONSTITUTION: The a.c. signal from an oscillator 18 passes through an electronic volume 34, and is amplified by an amplifier 19, and then this is converted into mechanical vibration by a piezoelectric actuator 12, and the displacement of the mechanical vibration is enlarged by an enlarging mechanism 16. The mechanism 16



vibrates a diaphragm 9 to forcibly feed the fluid from a piezoelectric pump 1. When the reactive pressure of a forcibly feeding device changes with the lapse of time, the vibration of the diaphragm 9 also changes. A change sensor 27 senses the vibration of a steel plate 28 being vibrated together with the diaphragm 9, and outputs an electric signal. This signal is detected by the detection part of a sensor driving part 30, and is compared with a reference

Best Available Copy

voltage by means of a comparator 32. On the basis of the comparison result, the electronic volume 34 controls the intensity of the a.c. signal, thus, the amplitude of the mechanism 16, or the diaphragm 9 can be controlled.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

40 特許出題公開

#### ◎公開特許公報(A) 平3~168373

@int.Cl. 6 設別記号 **宁内整理番号** ❸公開 平成3年(1991)7月22日 F 04 B 43/04 В 2125–3H 3 1 1 В H 02 N 御査請求 未請求 請求項の数 9 (全9頁)

69発明の名称 圧電ポンプ制御装置

> 取 平1-303372 创持

邻出 取 平1(1989)11月24日

戍 礼 東京都大田区隣久が原1丁目13番6号 株式会社日本計器 砂発 孵 製作所內 東京都大田区南久が原1丁目13番6号 株式会社日本計器 伊発 明 水 輝 夫 甭 製作所内

勿発 HG 聡 **東京都大田区南久が原1丁目13番5号 株式会社日本計器** 製作所內

博 之 東京都大田区南久が原1丁目13番6号 株式会社日本計器 四発明 118 製作所內

(1)出 題 人 採式会社日本計器製作 東京都大田区南久が原1丁目13番6号

四代 理 人

弁理士 中川 郑进

#### 吸細會

- 1、発明の名称 圧電ポンプ制御装置
- 2、特許請求の範囲

1.交流信号を発生する我振發と、この交流信号を 被機挺動に変換する可動部と、 この振動により流 体を圧差する圧電ボンブであって、解記可動邸の 近傍に設けられて投版動を感知し変位信号を出力 する検出部と、この室位信号と予め定めた基準信 号とを比較する比較部と、この比較結果に基づき 前記交流保号の強度を制御する制御部とを備えた ことを特徴とする圧電ボンプ制御器屋。

2前記変信信号が前記基準信号より大きければ、 前品制御部は前記交流信号強度を弱め、これらが 等しければ、接強度を現状維持させ、小さければ、 築效度を強めるようにしたことを特徴とする請求 現し記載の圧電ボンプ制御装置

3前記可効部が振動数するダイヤフラムであるこ とを特徴とする詩求取し記載の圧氢ポンプ制節機 Œ.

4前語可動部が背気信号で振動する圧然発子であ

ることを待後とする請求項し記載の正式ポンプ制

5前記可動部が前記圧電影子と、この圧開景子に より駆動されるダイヤフラムとからなることを特 故とする意味し項記載の圧電ボンブ制御製造。

8前記耶動師が建気病与で振動するパイモルブ型 の圧器アクチュータであることを特徴とする設定 項1記載の圧電水ンプ制御藝術。

7 前記後出部が登動トランスであることを特徴と する請求項!記載の圧電ボンで制御製造。

8 前記検出部が望センサーであることを特徴とす る顕求項:記載の圧能水ンプ制型装置。

9前記検出部が新記可動部に固定した疾収と、こ の狭板の揺動により整調される高周級変調回路と、 変調波を模倣する強疲器とからなることを特徴と する請求項1記載の圧電ボンプ制図読品。

3、 乗用の詳細な説明

【発明の目的】

産業上の利用分野

本発明は、液体・気体等を圧透する圧然ポンプの

-503-

### 特間平3~168373(2)

制御舞職に関する発明である。

従来は、第9国に示すように、圧電水ンプはボン プ]と駆動部2とからなり、ポンプ1には吸入口 3に逆心弁4を、吐出口5に別の逆止弁8をそれ ぞれ扱けている。

ポンプ1は、更に、图定部のハウジング?と可動 体のダイヤフラム 9を嫌えている。

前記窓効器2は、駆動圏路11と、電気は早を流 彼的変位に変換する圧電アクチュエータ1.2及び 聞い棒状のテコI3とスプリングi4とダイヤフ ラム9とを連結する版パネ16とからなる旅大機 被1日とにより構成されている。

駆放国路 1 1 は、発振器 1 8 と増幅器 1 9 からな り、飛浪装18で発生した所定国波数の交換信号 は、増幅器19で展幅増幅される。

虹出口6には、概量センサー20と圧力センサー 21が設けられ、これらの検出値号は副御四路2 3に与えられている。特師回路23は、所定の彼 旅に返づき発掘器18の振動数や増幅器19の第

れにより、出力信号はくf. . V. > →くfl 、 Vi)に娘正され、この信号H(イト、 Vl)が 自標調量Q。 を与えるように動作する。

しかしながら、従来では設量と流体圧の変動に基 づいて発振器18と増幅器19とを創築している ので、ダイヤフラム9の移正混号を(ſl、Vl) に変更するまでに遅れ(タイムラグ)が生じる。 従って、満重Qの変化素△Q1のとき出力貿号( f!、VI)にしたが、その特果が現れる値に、 吐出烟の環境の変化により変化量△Q2になる場 台が多々ある。

本菜△Qlを雑正ずるために行った出力信号(! 1、Vl)が、遅れのための変化な△G2のとき動 作し、正確な流量説銘ができなくなってしまうこ とになる。

特に小型で温性能の圧電ボンブでは、流量不足に なったり、逆に流気透測になったうして流量が不 安定になってしまう場合があった。

この発明は、上記取情に認みてなされたもので、 収扱い波体の粘度や圧送先の状况変化等による外 媒串を耐湿するものである。

本党明が解決しようとする課題

節9國に承した従来の圧電ボンブにあっては、予 め企めた周波数f。 の信号を角張器18より発生 し、この信号を増幅器19で準備する。

そして、周波数す。 振幅 Y。 の交流信号を拡大機 他16に与え、ポンプ部!を駆動し、液体を圧送

目標流量Q。について、駆動製器」Lの出力信号 を(f.、V.)とすると、ここで発頭周波数f。 疫幅電圧V。である拡大機構18により機械箱類 に変換された振動(fi、 Vi )は、始動時に流 豊心。 を叱出させる。

従って、流量Q。 は、常に流量センサー20及び 圧力センサー21でモニターされ関御回路23に 伝えられる。時間が結論すると吐出側の負荷が増 大することによりダイヤフラム9の爆動数が弱め られて従彙がQ。 一Q。 +△Q!と変化する。

制御回路は、この変化量△QLを減少させる演算 を行い、発展器18と増幅器19を割卸する。 こ

乱に減ちに反応して、 常に安定して正確に送量の 謝物できる圧電ポンプを提供することを儲的とし ている.

### 【発明の療成】

#### 課題を解説するための手段

本免明おいては、第1回に示すように、ポンプし の可動部のダイヤブラム9に鉄板28を聞答し、 この鈴板28の機械的顕鉛を横知する検出部の変 位センサー27を鉄挺28に対向して設ける。 検出部に変位センサー27に高周波を与えるセン サー駆動部30と、第2回に示すようにセンサー 運動部30に検波回載36を設けた。

また、この検波回路36の出力設定器33で定め た基準電圧とを比較する比較器32と、この比較 結果信号により飛福器18から出力される交流信 今の程度を制御する電子ポリウム34と、この電 子ボリウム34の出力信号により機反爆動する圧 第アクチュエータ12と、 級域爆動の環境を拡大 する拡大機構16と、拡大機構に遠鏡されて揺動 させられる前記ダイヤフラム8を備える。

### 特開平3-168373 (3)

作用

旅1、2四に従って動作を説明する。

発感器18から出力される交流は今は、ポリウム34を通り、増幅器19で増幅され、圧電アクチュエータ12で機械振動に延負され拡大機構16で機械振動の変化が拡大される。

放大機様16は、ダイヤフラム9を振動させて水ンプ1から流体が圧送される。 区逆先の反圧力が時間の聴過ととも変化すると、ダイヤフラム9の構動にも変化が生じる。 変位センサー27は、ダイヤフラム9と共に振動する鉄板28の掲動を怒知し電気信仰を出力する。 この意気信仰はセンサー駆動部30の機体部で、検波され比較器32に入力される。

比較器で予め設定器33で定めた基準電圧とこの 接效信号と比較する。

この検被信号はダイヤフラム9の復留に比例した 値域信号となっている。 一方電子ボリウム34は、 そこを通過する受講信号の強度を制御するので、 比較符集に基づいて過過する。交流信号を減少、

前記駆動部22は、駆動回路24と拡大機構16 と制御回路25とから構成されている。

拡大機構18は、電気信号を確較的変位に変換する圧電アクチュエータ12と、この変位を拡大するテコ13と、テコ13の先端に係止されたエイル状スプリング14と、一端が前記ダイヤフラム8に連結され、他端がテコ13の先端に連結される版パネ15とから構成されている。

制師回路25は、ダイヤフラム9に図看された鉄板28、この鉄板28の動きを検出する変粒センサー37と、センサー駆動回路30と、整理函路31と比較器32と、設定器33とから構成されている。

鉄波28は、ダイヤフラム9の外面に、ダイヤフラム9の援動に影響を与えないほど小さい面積で 海平のものであり、変位センサー27との距離は 鉄板28の接動を妨げない範囲で十分接近している。

前記駆動回路34は、交流信号を発生する発症器 18と、比較器32の出力信号により削減される 粒神、増大させる。この制御された交換信号により拡大機体16の振幅が制御され、ダイヤフラム 8の振幅も制御される。

食荷の変数によりダイヤフラム9の抵幅が施少しょうとした場合は交流信号を増大させ、同一の場合は、推掛させ、抵幅が増大しょうとした場合は 交流信号を減少させる。

ダイヤフラム9の複幅がポンプ1の圧退量を決定 するので、ダイヤフラム8の繊維を負荷の変化は 持らず一定にすることにより、圧送量を安定して 定常化できる。

尖施角

以下に本発明を図面に従って詳細な説明する。 第1図は、アナログ方式の第1実施例を示す図面 であり、本発明の圧電ボンブはボンブ1と駆動部 22とから構成されている。

前記ポンプ1は、吸入口3に塗止弁4を、吐出口5に別の逆止弁6をそれぞれ没け、更に、ポンプ
801は協定部のハウジングでと可動体のダイヤフ
ラム9とを備えている。

電子ボリウム34と、この電子ボリウム34とこの電子ボリウム34から出力された指号を増幅して前記圧電アクチュエータ12に与える増越設1 8とから保収されている。

第2回は、第1回の駆動西路24と制御回路25 を詳しく示したものである。

窓動回路24の発掘器18は、電灯機のAC100V50/60HZを機器するトランス回路を用いている。電子ボリウム34は、ベース制御のQL、Q2により情感され、第1トランジスターQ1のベースに加えられる制御電圧の大小により、協2トランジスターQ2を透過する交流振号の検さを加援する。本実施例では、ほ号線のAC100Vが発分な強さであるため増援器18を買いていない。

センサー駆動回路30は、延縮回路35、検練回路36、増減器37とからなり、更調回路35からセンサー27に高周波伐号を送る。

センサー27は、これにより高層被磁器を発生し、 ダイヤフラム9上の鉄嶺28はこの高層波盤異に

-505-

### 特間平3-168373(4)

影響を及ぼす。従って、決仮28が変位すると、 変調復路35の農園液信号は振幅変調を受ける。 この変調包号は、検検国路38を通ると、この変 製成分だけが取出され、ダイヤフラム9の変位に 比例した信号となる。

この検波信号は、地幅静37を話で整筑器31で 完全な直流位圧とされる。

比較設32では、ダイヤフラム9の根幅に比例し た前記直流電圧を、設定器33で予め設定した基 郊電圧とを比較し、 これらの差を増幅して電流ボ リウム34の期却位号とする。

- 1、 振幅に比例した直尾電圧> 基準電圧なうば、 タイヤブラム9の張徳が大きくなり、流量を収大 させているので、電子ポリウム34をしばって駆 動用交流信号の強さを娘少させる。
- 2、 指幅に比例した直流電圧 (基準配圧ならば、 ダイヤフラム9の銅幅が小さくなり、 遮伏を減少 させているので、電子ポリウム34を開いて交流 信号の強さをは大させる。

各ピークホイルド43・44は、リセット場を夫 々持ち、第5箇に示すように、リセット人力があ るホールドしたピーク値を消去し、断たに信号の ピーク値をホールドする。

負倒ピーク値は、インパータ45により反転され た後、A/D40の第1人力へ、正測ピーク頃は、 そのまま第2A/D40の第2入力へ、又設定基 遊馗圧は、第3人力へ尖々遊られている。

A/D40の出方は、マイクロコンピューター4 1に入力され、基準電圧との比較やその他演算が 行われる。

交流発振器18は、 オペアンプの保護信号により 周波数設定を行う形式であり、 電子ボリウムコネ はマイクロコンピューター41の消災的果により 似部される。

マイクロコンピューター41は、第6国のフロー チャートに従って動作する。ステップS!で阿ビ ークホールド43・44をりセットし、ステップ S2では所定時間、ダイヤフラム9の最勤の1周 額以上特別する。 ステップ 53で八ノD40にピ

3、 顕幅に比例した直流電圧=基準電圧なうば、 制部は日がゼロとなり、電子ポリウム34は変更 されず、交流信号は変化しない。

ダイヤフラム8の庭嘱の変化量は、 直接センサ2 7により検出するので、制御信号に波形の変形や 位借のズレが発生せず、 遅れのないリアルタイム の流量制御が行われる。

なお、碁礁電圧を収えることにより、目標液費を 任意に設定できる。

第3回、第4回にデジタル方式の第2貨館側を説

本実施例では、制御国路25にはピークホールド 33、3回路のアナログノデジタル製貨器(A/ D) 40、マイクロコンピュータも!、デジタル 設定辞42を備えている。

第4回は、第3回を終示するもので、ピークホー ルド39は2回路設けられ、接出信号収形の正例 ピーク及び負回ピークを夫々ホールドする第1ピ ークホールド43、 第2ピークホールド44から

ークホール43・44の値を取り入れ、ステップ S4で経定した基準電圧を入力する。

ステップSSで人力した振幅電圧と基準電圧とを

返韓値〉基準電圧ならステップS6に進み電子ボ リウム34をしばり、増幅期19へ入力する交出 信号の強さを弱める。

次には、振幅領=基準電圧ならステップS7に進 み、電子ボリウム34の状態維持させる。

また、振動く基準電圧ならステップS8に進み、 。 電子ボリウム34を開き、増幅期19へ入力する 交流信号の強さを強める。

これらステップS1~58、57、58の処理は、臓 速して内回も行われ、湖えば毎日10回行う等す

次に各実施例について、その効果を実施するため、 の実験結果を以下に説明する。

第7回において、本角明の制御装置を用いて水槽 中Aの水をパイプ3中に遊水し、高さ100cmオ で指水する。その効果を明確にするために本発明

-506 -

#### 特周平3~168373 (5)

の運動特色と従来の運動終度とをスイッチSWで 切り換える。

水を吐出すると水柱がパイプ8中で次第に高くなり、圧電ボンプに対して負荷が増大する。水を100m押し上げた状態では水頭圧=100 / となる。この黄祖増に対してダイヤフラム9の原動は液少しょうとするが、それにより遊水盛も減少しょうとする。

第8回に示すように本始明ではこの領情派少量を 前正するので、水頭がりから100cmに至るまで 送水量は略0.61±2cc/secに安定している。 従来の義置では、水頭0cmで1.00cc/secの 送水敷が、負担地に伴い次類に減少し、水頭50 cmで0.75ce/sec、水頭100ccで0.35 cc/secとなり1.00cc-0.35cc=0.6 5ccも来動している。

なお、圧電ボンブは、拡大機構!6を磨して接歴 型圧電アクチュエータで直接ダイヤフラムを援助 させるタイプでもよく、パイモルフ型のダイヤフ ラムそのものが電気で振動するタイプでもよい。

に変定化させると、圧送量が正確に定常化できる。 圧電ボンブの負荷に変動があっても、この負荷に 応じて側ちダイヤフラムの損幅の変化を防止する ように動作するので、抗量の安定化が可能となる。 また、変位センサーが検出した変位指导には、ダ イヤフラムの振動情報を正確に保持しており、波 形の発み変化や、位相のズレ等がなく、朝荷の理 れば全く発生しない。

更に、ダイヤフラムの振幅の変化の有無のサンプ リングを一秒間に10回以上行うので、負債契助 に体うダイヤフラムの振幅変化を迅速に検出し、 助ち補正を行うことができる。

#### 4. 図版の講集な説明

第1回は本発明の圧電ボンブの制御姿電の第1実 施術を示すアロック図、発2回は第1回の詳細を 示す回路図、第3回は本発明の第2支施例を示す アロック図、新4回は第3回の詳細を示す回路側、 第5回はビークホールドの原理を示す図。第6回 は第2実施網のフローチャート、第7回は本発明 の効果を実験するための複胞の方法を示す図。第 なお更に、変位センサは高周波渦竜流式に傾られるものではなく、 竜動トランス整や、 やわらかい 座屈パネにストレンゲージ(登センサ)を動るし を望でもよい。

なお、基準電圧の設定はマイクロコンピューター 内で直接デジタル組として人力設定してもよい。 ( 毎期の効果)

以上説明してきなように、この発明によれば、圧 電圧ポンプの可動部の機械揺動を変位センサで選 接換出し、この検出信号を検被して歯幅に比例し な適適電圧として、この過程電圧と予め設定した 基準電圧と比較し、この比較結果に答づいて、可 動部を駆動する交流信号の強度を制御するように したので可動部のダイヤフラムの眼幅が安定化す る。

これにより圧電ボンブの流像も安定化される。 基 準成圧を過度することにより、 回標機能を設定で きるので、正磁な圧送量を磁像できる。

ダイヤフラムの損<equation-block>値は、 圧電ポンプの圧送量を一 義的に決定するので、 ダイヤフラムの揺幅を正確

3 図は本免明の実験技楽を示すグラフ図、第9 図 は従来のアロック図である。

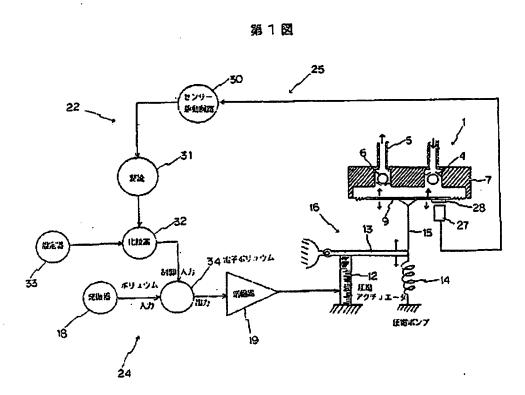
1 - 圧電ボンブ、8 - ダイヤフラム、16 - 拡大 機構、18 - 乗級器、19 - 増級器、22 - 駆動 部、24 - 駆動回路、25 - 制御回路、27 - 変 値センサー、28 - 波板、30 - センサー駅動脈 32 - 比依器、33 - 設定部、34 - 電子ボリウ ム、36 - 機波回路、39 - ビークホールド、4 9 - A / D 変換器、41 - マイクロコンビュータ

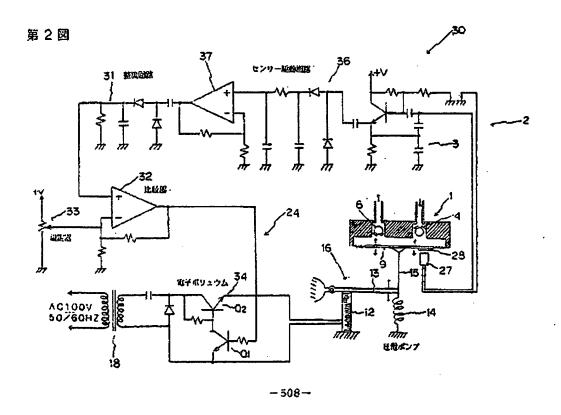
特許出願人 体式会让日本計費製作所

代理人 一 弁理士 中 川 邦 城

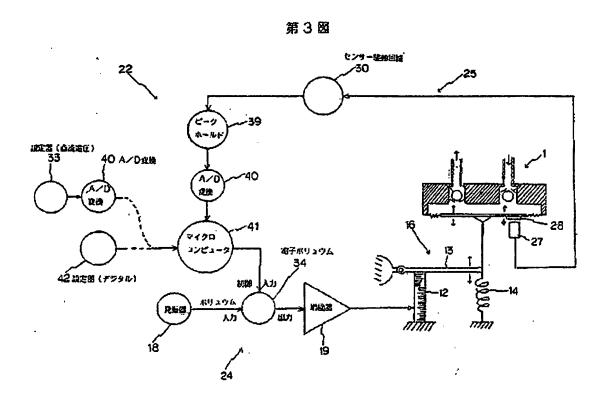


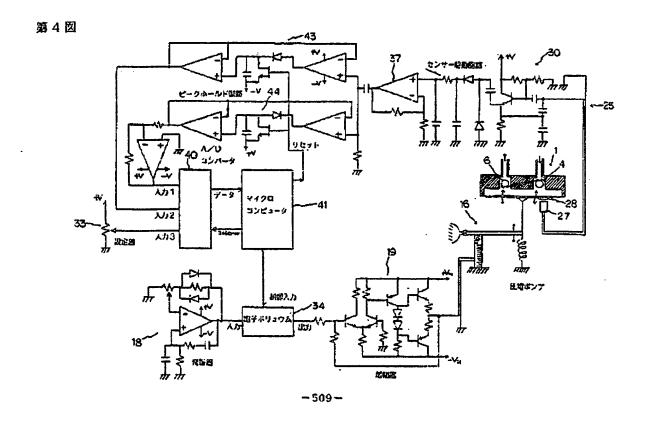
## 初期平3-168373 (6)



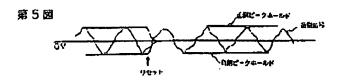


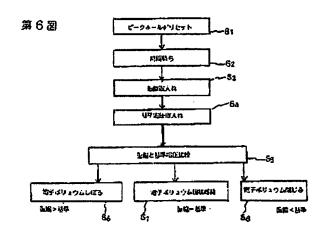
## 特問平3-168373 (ア)

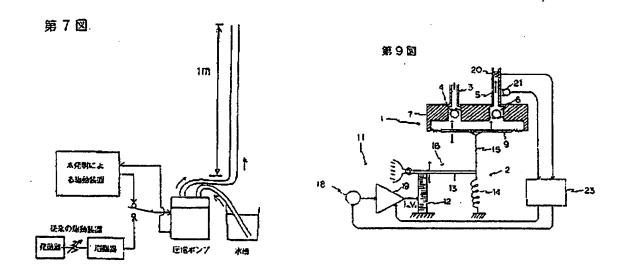




## 特阻平3-168373 (8)







特朗平3-168373(9)



